

## 量研施設共用 成果公表連絡票（学会等発表用）

本票には、課題1件、発表1件についてご記入ください。

提出日	2019年2月18日			*発表資料及び発表日・開催場所を示すプログラム等の資料の写しを添えてください。
課題番号	2016B-K02	利用施設名	X線レーザー装置	
		装置名(ビームライン等)		
利用課題名	EUV用レジスト材料のX線照射パルス幅依存性に関する研究			
研究代表者 氏名	東口 武史	所属	宇都宮大学大学院工学研究科	
<p>① 標題 (英語タイトルの場合は、その日本語訳もお書きください。)</p> <p>Development of soft x-ray laser irradiation beamline for ablation and damage study (物質の蒸散と損傷研究のための軟X線照射ビームラインの開発)</p>				
<p>② 発表会議名</p> <p>SPIE Photonics West, LASE</p> <p style="text-align: center;">発表場所(開催都市) : The Moscone Center (San Francisco)      発表日 : 2019年2月5日</p>				
<p>③ 著者(所属)</p> <p>Masahiko Ishino, Thanh-Hung Dinh, Noboru Hasegawa, Masaharu Nishikino (National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology, Kizugawa, Kyoto 619-0215, Japan)</p> <p>Kazuyuki Sakaue (The University of Tokyo, Bunkyo, Tokyo 113-8656, Japan)</p> <p>Takeshi Higashiguchi (Utsunomiya University, Utsunomiya, Tochigi 321-8585, Japan)</p> <p>Satoshi, Ichimaru, Masatoshi Hatayama (NTT Advanced Technology Co. Atsugi, Kanagawa 243-0124, Japan)</p> <p>Masakazu Washio (Waseda University, Shinjuku, Tokyo 169-8555, Japan)</p>				
<p>④ 備考</p> <p>特にありません。</p>				